

J F C C 研究員募集について

以下のとおり募集いたします。

●募集専門分野等について

NO.	募集専門分野 (着任後の業務)	応募資格 (J F C C採用条件)	任期	募集 人数
1	JST【先端計測分析技術・機器開発プログラム】超汎用型SEM用球面収差(Cs)／色収差(Cc)補正器の開発 (1)画像処理を含む情報処理やシステム開発。 (2)走査電子顕微鏡(SEM)、透過電子顕微鏡法(TEM)、などの電子顕微鏡技術の開発。	画像処理、制御システム開発、電子顕微鏡技術の開発または応用物理等に関連したテーマで、既に大学院修士修了(または見込み)以上の学位を有する方。 ※走査電子顕微鏡活用の経験があればベストだが、必ずしもその経験の有無は問わない。 ※着任後、研究者として画像処理・システム開発等の研究を行える方。	2017年4月1日～2018年3月31日 1年毎の審査により更新あり。最長2019年3月31日迄を原則とする。 (継続プロジェクトに採択された場合、上記によらず別途相談。)	1名

●応募時期：随時(随時、選考を実施)

●着任時期：応相談

●勤務所属：ナノ構造研究所

●待遇など：経験・実績等に応じ、別途決定する。

●提出書類：①履歴書(形式は自由、写真貼付)

②研究業績(原著論文・解説・特許・口頭発表)に分類のこと。

③主要論文別刷り(5編以内、コピー可)

④研究業績の概要(A4用紙1~2枚程度)

⑤今後2年間に希望する研究(A4用紙1~2枚程度)

⑥照会可能な方2名の氏名と連絡先

●備考：①正式な応募前のJ F C C見学を歓迎。見学希望については、下記に連絡のこと。

②特定記録にて「ナノ構造研究所 応募書類在中」と朱書して郵送のこと。

原則として、提出書類は返却しない。

●書類送付先・問合せ先

〒456-8587 名古屋市熱田区六野2-4-1

一般財団法人ファインセラミックスセンター 事務局 人事担当 小西

TEL: 052-871-3500、FAX: 052-871-3505、E-mail: [akira_konishi@](mailto:akira_konishi@jfcc.or.jp)

(※メール発信は@の後ろに jfcc.or.jp を付けて送付ください)

以上